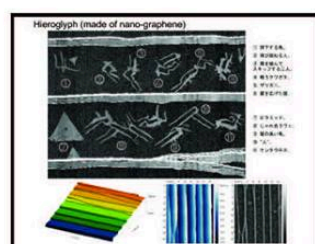


第9回 JSAPフォト&イラストコンテスト  
「ナノ平原に佇むお城」  
最優秀賞受賞作  
京都工芸繊維大学  
西中浩之氏



第8回 JSAPフォト  
コンテスト  
最優秀賞受賞作  
「ナノ・ヒエログリフ」  
名古屋大学 乗松航氏、  
楠美智子氏  
内蒙古民族大学 包建峰氏

# JSAP

## フォト&イラスト コンテスト作品募集

イラスト  
部門も絶賛  
募集中!

**第10回** JSAPフォト&イラストコンテストを開催いたします。

研究・製品開発の過程や顕微鏡などで見つけた芸術的なイメージ画像、  
または、ご自身で作成したイラストをご応募ください。作品に色付けは可能です。  
応募された作品は講演会期間中、展示会場にて展示し参加者による投票  
で最優秀作品を選定いたします。皆様からのご応募お待ちしております!

エントリー対象	講演会参加者、または展示会出展者
賞	最優秀賞、優秀賞(賞品、機関誌『応用物理』にてご紹介)
作品	・JPEG形式またはTIFF形式画像(解像度300dpi)以上 ・イラスト原本(A2サイズ: 横420 x 天地594mm 推奨)
申込期限	2017年8月21日(月)必着
申込先	・メール(shindo@nikkanad.co.jp) ・郵送(〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-10 茅場町第3長岡ビル 日刊工業コミュニケーションズ JSAP フォト&イラストコンテスト係)

- ①上記宛に画像・タイトル(10文字以内)・キャプション\*・担当者名・連絡先(E-mail)をお送り下さい。  
\*キャプション: 応募作品(画像・イラスト)に関する技術・状況などの説明。
- ②データでお送りいただいた場合は、A2サイズに出力いたしますので解像度にはくれぐれもご注意ください。
- ③画像: 作品の色付けは可能ですが、形態を変えることはできません。色付けをした場合は、必ず元データも添付してください。  
イラスト: 元となった写真データ等をお送りください。
- ④会場の都合上、作品数を限らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

**注意事項**

応募作品については、応募者本人が著作権を有するもの、または権利者から事前に使用承諾を得たものであるものとします。同作品にして法律上の問題が生じた場合、応募者の責任及び負担において、その一切を解決するものとします。

また、同作品をボード上に出力するに際し、印刷等の都合上、応募者の意図する色調が厳密に再現できない場合があることを予めご了承下さい。

※ 送信いただくデータは、主催者が業務を委託する日刊工業コミュニケーションズのサーバー上に管理します。

※ 応募の時点で、応募者は本応募要項に記載の諸条件に同意したものとみなします。本応募要項に明記されていない事項につきましては主催者が最終的な決定権を持つものとします。

※ 応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、応用物理学会は応募作品に関して以下の権利を持つものとします。

応募作品は、応用物理学会が主催する講演会および展示会の他、制作する作品集などに優先的に使用する権利を3年間に限り保有します。同作品は本コンテストの広報活動として、機関誌、公式ガイドブック、予稿集DVD、ホームページなどで使用することがあります。使用に際しては画像に応募者の氏名・所属等の表示を行いません。